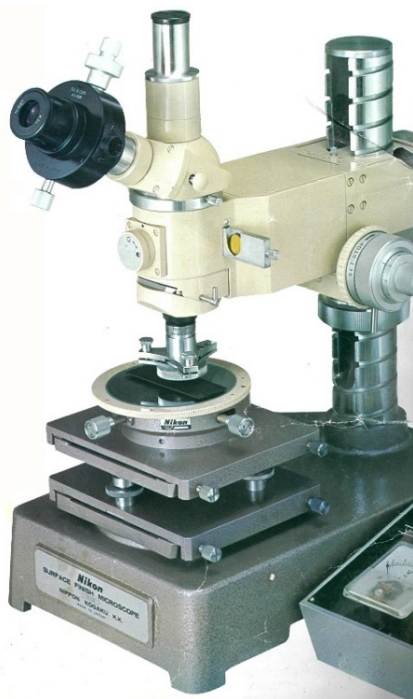
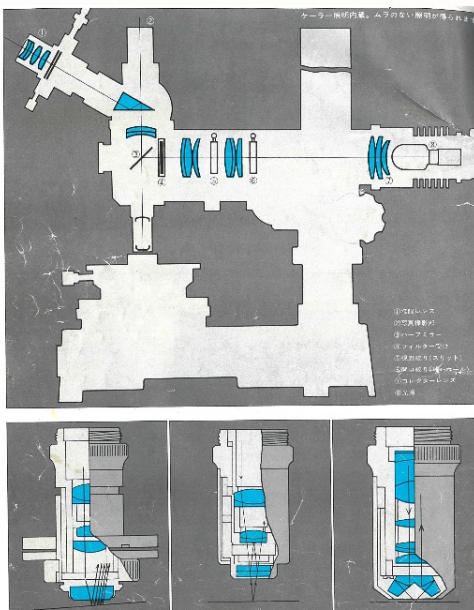


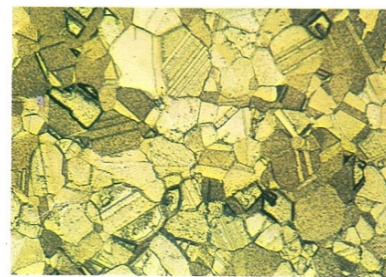
## 11 光学顕微鏡と光測定法



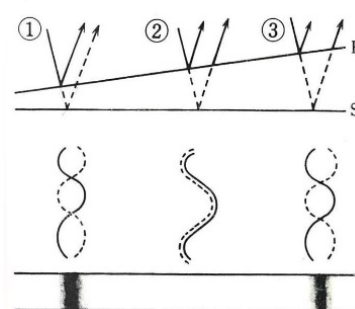
光路図



多重干渉法 二光束干渉法 光切断法

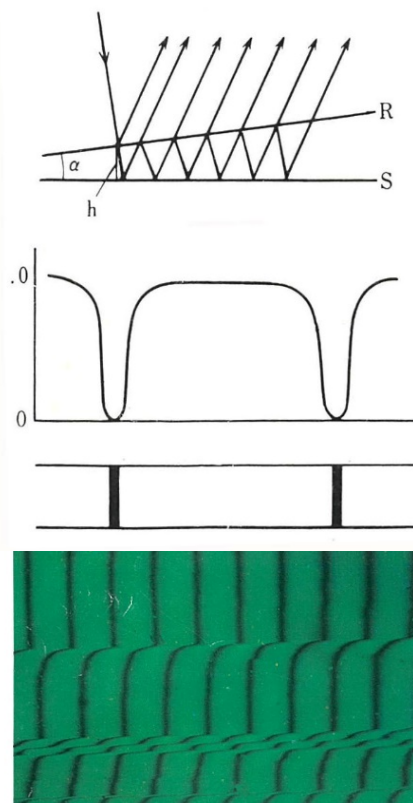


金属顕微鏡 黄銅板 M 10X CB165  
※干渉フィルターには2種類あり、半値幅の狭いものはNB、広いものがWBです。



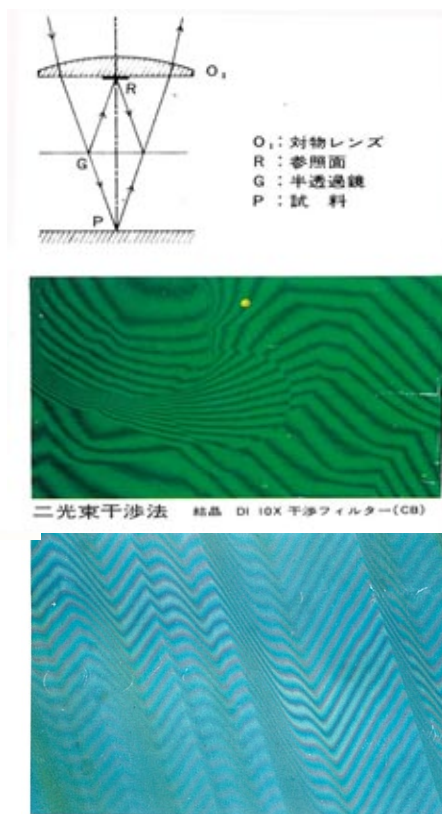
光干渉の原理

サーフェスフィニッシュマイクロスコープ(ニコン)、金属顕微鏡像、光干渉



多重干渉法 結晶 MI 10X 干渉フィルター(NB)※

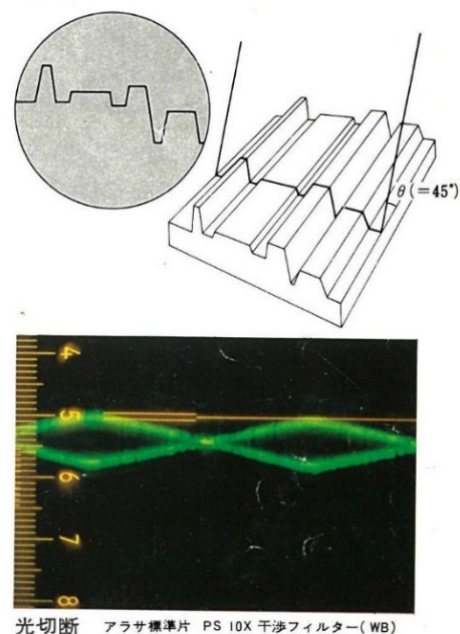
多重干渉



二光束干渉法 結晶 DI 10X 干渉フィルター(CB)

二光束干渉法 結晶 DI 20X

二光束干渉法



光切断 アラサ標準片 PS 10X 干渉フィルター(WB)

光切断法